1. **出口 祥啓, 神本 崇博 :** ガス分析装置及びガス分析方法, 特願2020-070788 (2020年4月), .
2. **出口 祥啓, 神本 崇博, Wang Zhenzhen, Yan Junjie :** 工業プロセスインテリジェント制御方法及びシステム, 特願PCT/CN2020/132679 (2020年11月), .
3. **出口 祥啓, 神本 崇博, Wang Zhenzhen, Yan Junjie :** 工業プロセスインテリジェント制御方法及びシステム, 特願202080003105.6 (2020年11月), .
4. **出口 祥啓, 永瀬 正明, 西野 巧二, 池田 信一 :** 濃度測定方法および濃度測定装置, 特願PCT/JP2021/008377 (2021年3月), .
5. **出口 祥啓, 永瀬 正明, 西野 巧二, 池田 信一 :** 濃度測定方法および濃度測定装置, 特願110108657() (2021年3月), .
6. **出口 祥啓, 神本 崇博 :** ガス分析装置及びガス分析方法, 特願PCT/JP2021/014196 (2021年4月), .